Help

Logout

Main Menu | Search Form | Result Set | Show's Numbers | Edit's Numbers |
First Hit | Previous Document | Next Document |
Full | Title | Citation | Front | Review | Classification | Date | Reference | Claims | KWIC |

### Document Number 18

Entry 18 of 67

File: JPAB

Aug 25, 1989

PUB-NO: JP401212699A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01212699 A

TITLE: HEAT CONTROL DEVICE FOR ARTIFICIAL SATELLITE

PUBN-DATE: August 25, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

OKAMOTO, AKIRA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

NEC CORP N/A

APPL-NO: JP63035931

APPL-DATE: February 17, 1988

INT-CL (IPC): B64G 1/50

### ABSTRACT:

PURPOSE: To improve a <u>radiation</u> effect, by a method wherein a phase transition material having a low infrared <u>radiation</u> factor in a range having <u>temperature</u> higher than a transition <u>temperature</u> at which phase transition occurs and high infrared <u>radiation</u> factor in a range having <u>temperature</u> lower than the transition <u>temperature</u> is situated on the surfaces of a loading device and a heat sink to effect heat exchange.

CONSTITUTION: Each surface of the housing of an artificial satellite forms a heat sink 6, and a heat control device 7 is adhered on the inner surface of the heat sink. In a phase transition material, phase transition occurs at a transition temperature, and a metallic nature is created in an area having temperature higher than a transition temperature to increase a radiation factor, and an insulating substancelike nature is created in an area having temperature lower than the transition temperature to increase a radiation factor. The heat control device 7 is formed such that vanadium oxide being the phase transition material is formed in a filmy manner. A loading device 8 is positioned in the heat control device 7 in a manner that the whole surface thereof is positioned facing the heat control device 7. This constitution suppresses inflow of heat from the heat sink 6 on the sun 9 side, and performs high-efficient dissipation of heat to the heat sink 6 on the shade side located on the opposite side in a 180° arc.

COPYRIGHT: (C) 1989, JPO&Japio

Main Menu | Search Form | Result Set | ShowS Numbers | Edit S Numbers |
First Hit | Previous Document | Next Document

®日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-212699

⑤Int.Cl.⁴

識別配号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)8月25日

B 64 G 1/50

Z-8817-3D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

図発明の名称

勿出 顧 人

人工衛星の熱制御装置

②特 顧 昭63-35931

②出 願 昭63(1988) 2月17日

伽発 明 者 岡 本

章 東京都港区芝 5 丁目33番 1 号 日本電気株式会社内

日本電気株式会社 !

東京都港区芝5丁目33番1号

19代理人 弁理士内原 晋

明 相談書

発明の名称

人工衛星の熱制御装置

### 特許請求の範囲

相転移を起こす遷移温度より高い温度範囲では赤外ふく射率が低く前記遷移温度より低い温度範囲では赤外ふく射率が高い相転移物質を搭載機器とふく射無交換するヒートシンクの表面に配置したこと特徴とする人工衛星の熱制御装置。

### 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は人工衛星の熱制御装置に関する。

〔従来の技術〕

人工衛星に搭載される機器は太陽無や筐体内の 搭載機器からの発無による高温状態あるいは宇宙 空間の極低温状態などに晒される。機器類には許 容温度範囲が設けられており、これら機器類はこ の温度範囲より高温または低温の温度領域では正常に作動しないかまたは破損することがある。 そこで人工衛星には熱制御装置を装備して搭載機器の温度制御を行う。

$$Q = \sigma P (Tc^4 - Th^4)$$
 (1)

(1) 式において、Tc、Thはそれぞれ搭載機器およびヒートシンクの温度、σはステファンボルツマン定数、Fは搭載機器とヒートシンクとの間のふく射結合係数である。簡単のために搭載機器とヒートシンクとが平行に向きあった場合を

仮定すると、ふく射結合係数Fは次式で表わされる。

$$F = A \left( \frac{1}{E c} + \frac{1}{E h} - 1 \right)^{-1}$$
 (2)

# 〔 発明が解決しようとする課題〕

ところが、(1) 式より明らかなように、熱が搭載機器からヒートシンクに移動するためにはTh

熱制御装置1は、ヒートシンク2に密着して、 搭載機器3に対向して取付けられる。ヒートシンク 2への太陽光入射がなく熱制御装置1の温度 一酸化バナジウムの選移温度より低い時は、熱 御装置の表面の赤外ふく射率が高いから、(1) および(2) 式より、ふく射結合係数Fが大きくり、 岩載機器3からの発熱は高い効率でヒート シンク2に導かれ(無移動4)、宇宙空間5に放無 される。

一方、ヒートシンク2へ太陽光入射があり、その加熱により熱制御装置1の温度が二酸化バナジウムの遷移温度より高い時は、熱制御装置1の表

っている外被パネルに太陽光等の外部熱入力があると温度が上昇してThンTcとなり、熱がした搭載機器に移動し、搭載機器が加たなり、熱が加たない。 され許容温度を超える可能性がある。このかかれたない。 さっトシンクとなる外被パネルは太陽器でのかめ、 がかない特別な位置に配置くの外がかない。 があり、搭載機器の配置や放熱面積の確保の点で 人工衛星の設計上大きな制約となっていた。

本発明は、ヒートシンクとなる外被パネルに太陽光等の外部熱入力が生じ搭載機器より高温となった場合でも搭載機器への熱の逆流が少なく、ヒートシンクの配置の制約が少ない人工衛星の熱制御装置を提供することを目的とする。

### 〔課題を解決するための手段〕

本発明の人工衛星の無制御装置は、相転移を起こす遷移温度より高い温度範囲では赤外ふく射率が低く前記遷移温度より低い温度範囲では赤外ふく射率が高い相転移物質を搭載機器とふく射熱交換するヒートシンクの表面に配置して構成される。(実施例)

面の赤外ふく射率が低いから、(1) 式および(2) 式より、ふく射結合係数ドが小さくなり、ヒート シンク2から搭載機器3への熱移動が抑制され、 搭載機器3の加熱が防止される。

搭載機器温度Tcが一定とした時のヒートシンク温度Thと熱移動量Qとの関係を第2図に示す。 Toは遷移温度、破線はヒートシンクのみによる 従来の熱劇御方式の場合を示す。

本発明に使用する相転移物質は厚さ数100ミ

1

## 特開平1-212699 (3)

クロンの薄膜でよいため、本発明の人工衛星の熱 制御装置は占有体積が小さく軽量である。また、 物質そのものの物理的性質を利用しており可動部 分を持たないため、耐震動、潤滑の問題もなく信 類性が優れている。

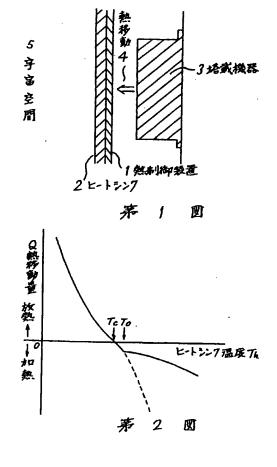
### (発明の効果)

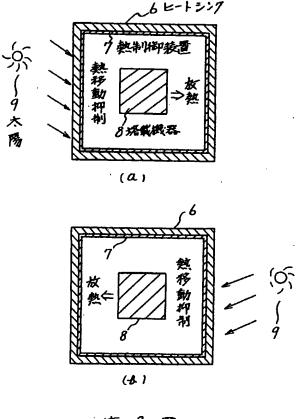
### 図面の簡単な説明

第1図は本発明の第1の実施例の断面図、第2図は第1図に示す実施例における搭載機器温度で cを一定とした時のヒートシンク2及び搭載機器 3の間の熱移動量Qとヒートシンク温度Thとの 関係を示すグラフ、第3図(a), (b)は本発 明の第2の実施例の断面図である。

1 , 7 ··· 熱制御装置、2 , 6 ··· ヒートシンク、 3 , 8 ··· 搭載機器。

代理人 弁理士 内 原 智





第3四